

УДК 539.19:541.621:546.26

СТРУКТУРНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ АТОМАМИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ КРЕМНИЕВЫХ НАНОЧАСТИЦ

© 2003 Н. А. Борщ, С. И. Курганский

Воронежский государственный университет

Представлены результаты оптимизации геометрии и расчета электронной структуры чисто кремниевых нейтрального и анионного кластеров Si_{12}^- и инкапсулированных атомами Cu и Mo кластеров CuSi_{12} и MoSi_{12} . Для расчетов использовался полуэмпирический метод РМЗ. Для анионного кластера Si_{12}^- проведено сравнение рассчитанного и экспериментального фотоэлектронного спектров, которое показало хорошее согласие теории и эксперимента. В качестве характеристик электронной структуры рассматриваются полные и парциальные плотности электронных состояний.

Введение

Одним из актуальных направлений современной физики является поиск качественно новых материалов, которые позволили бы ускорить наметившийся в последнее время переход от микроэлектронных устройств к наноэлектронике. Еще в 80-е годы прошлого столетия кремниевые кластеры стали объектом интенсивных экспериментальных и теоретических исследований, как потенциальные заменители кристаллического кремния [1, 2]. Уже тогда возникло предположение, что получение новых наноформ кремния возможно путем построения их из замкнутых, фуллереноподобных, кремниевых структур. Однако попытки синтезировать такие структуры долгое время были безуспешными. И только в 2001 г. появилось сообщение о получении кремниевых фуллереноподобных структур, устойчивость которых достигалась благодаря инкапсулированному в них атому металла [3]. При этом атом металла во многом определяет химические свойства всего кластера, что дает возможность влиять на свойства таких объектов путем замены одного металла на другой.

В связи с появлением возможности получения качественно новых кремниевых структур актуальной становится задача исследования их геометрической и электронной структуры. В настоящее время известно несколько теоретических работ, посвященных изучению геометрии таких кластеров [4—6]. Од-

нако нам не известно о работах, в которых были бы представлены результаты расчета электронной структуры таких объектов. Кроме того, неизученным остается вопрос о том, как изменяется геометрия и электронные свойства таких объектов при инкапсулировании различных металлов.

Согласно приведенным в [3] данным, наиболее устойчивыми являются кластеры MSi_{12} и M_2Si_{18} . Поэтому в качестве объектов представленного в настоящей работе исследования нами были выбраны кластеры Si_{12}^- , CuSi_{12} и MoSi_{12} . Об экспериментах по исследованию геометрической структуры кремниевых нанокластеров в настоящее время не известно. Электронная структура была изучена только для анионных чисто кремниевых кластеров методом фотоэлектронной спектроскопии [7, 8]. Поэтому для сопоставления с экспериментальными данными нами была также рассчитана электронная структура кластера Si_{12}^- .

Метод расчета

Расчеты проводились полуэмпирическим методом РМЗ [9, 10]. Этот метод основан на приближении, к которому пренебрегается двухатомным дифференциальным перекрыванием (Neglect of Diatomic Differential Overlap — NDDO) [9, 10]. Выбор именно этого полуэмпирического метода обоснован тем, что при его параметризации было учтено значительно большее количество экспериментальных данных, чем при параметризации других ме-

тодов, что позволяет получать более адекватные результаты, особенно для систем, содержащих атомы переходных металлов [9, 10].

В результате расчета получались собственные значения энергии каждой молекулярной орбитали, т.е. энергетический спектр, в котором каждую молекулярную орбиталь можно представить в виде уровня. Полные плотности состояний получались после того, как каждый энергетический уровень заменялся гауссовым распределением с полушириной 0.4 eV (0.2 eV при построении фотоэлектронного спектра кластера Si_{12}^-) и интенсивности всех распределений при каждом значении энергии складывались. Парциальные плотности состояний строились аналогично, при этом учитывалось, что интенсивность каждой линии, соответствующей молекулярной орбитали, равна сумме квадратов коэффициентов в разложении молекулярных орбиталей как линейной комбинации атомных орбиталей. Совмещение экспериментального и теоретического спектра проводилось по положению главного максимума.

Геометрическая структура

На рис. 1—3 показаны оптимизированные структуры кластеров Si_{12} , CuSi_{12} и MoSi_{12} , а в таблице приведены основные характеристики этих структур.

Si_{12} . Геометрическая структура кластера Si_{12} показана на рис. 1. Структура имеет симметрию C_s и может быть описана как шестиугольная бипирамида с двумя дополнительными атомами. Расстояния между ближайши-

ми атомами в основании бипирамиды не одинаковы. Между атомами, расположенными по соседству с вершинными, расстояние составляет 2.48 Å, тогда как остальные расстояния в этом кольце равны только 2.23 Å.

CuSi_{12} . На рис. 2 показана оптимизированная геометрическая структура кластера CuSi_{12} . Это инкапсулированный атомом меди икосаэдр из атомов кремния. Расстояние между ближайшими атомами кремния, лежащими в одном кольце, а также между вершинными атомами Si и атомами Si из одной плоскости, составляет 2.60 Å. Расстояние Cu—Si составляет 2.48 Å.

MoSi_{12} . Для кластера MoSi_{12} нами были получены две устойчивые конфигурации. Во-первых, это структура, аналогичная структуре кластера CuSi_{12} (рис. 2). При замене атома Cu на атом Mo в центре кремниевого икосаэдра расстояния между атомами Si, лежащими на одной окружности увеличиваются до 2.88 Å. При этом, если атом Cu и два вершинных атома кремния лежат на одной прямой, то атом Mo смещен относительно прямой, соединяющей вершинные атомы кремния. За счет этого расстояния между атомом Mo и атомами Si из одной плоскости не одинаковы и составляют 2.45, 2.56 и 2.65 Å.

Вторая возможная для кластера MoSi_{12} структура — шестиугольная антипризма, центрированная атомом Mo (рис. 3). Минимальное расстояние Si—Si в этой структуре составляет 2.40 Å (между атомами кремния, образующими основание антипризмы). Расстояние между ближайшими атомами Si, не лежащими на одной окружности, равно 2.61 Å.

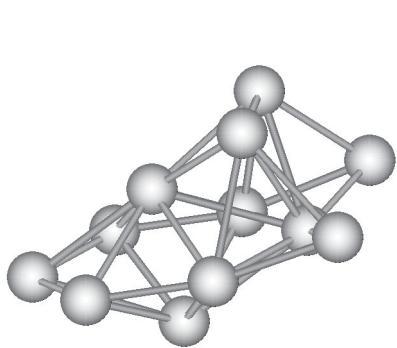


Рис. 1. Оптимизированная геометрическая структура кластера Si_{12}

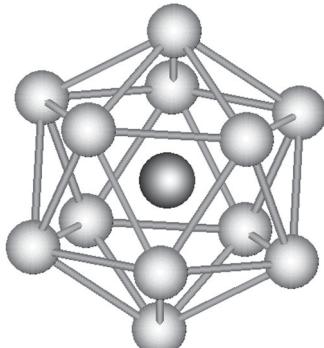


Рис. 2. Икосаэдрическая структура кластеров CuSi_{12} и MoSi_{12} . Атом металла обозначен черным цветом.

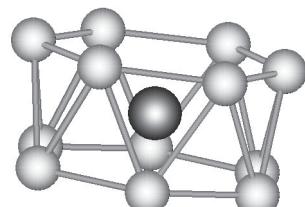


Рис. 3. Оптимизированная структура кластера MoSi_{12} . Атом Mo обозначен черным цветом

Отметим, что, согласно нашим расчетам, подобная структура для кластера CuSi_{12} невозможна. Это согласуется с экспериментальными данными [3], согласно которым атомы Cu и Mo, вступая в реакцию с силаном, приводят к образованию различных замкнутых кремниевых структур.

Электронная структура

В результате расчета нами были получены полные и парциальные плотности состояний кластеров Si_{12} , CuSi_{12} и MoSi_{12} . Для сравнения с экспериментальными данными, была рассчитана также электронная структура анионного кластера Si_{12}^- . На рис. 4 показаны рассчитанный и экспериментальный фотоэлектронный спектры [8] для этого кластера. Как видно из рисунка, наблюдается хорошее согласие теории и эксперимента.

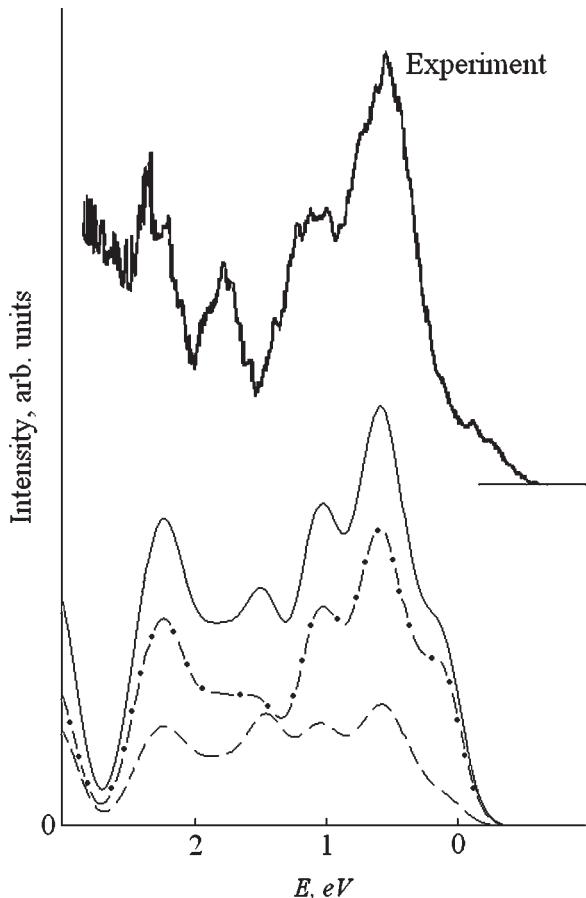


Рис. 4. Теоретический и экспериментальный [8] фотоэлектронные спектры кластера Si_{12}^- . Пунктирная линия — вклады Sis-состояний, штрих-пунктирная — Sip-состояний

На рис. 5 приведены полные и парциальные плотности электронных состояний в исследуемых кластерах. За нулевое значение энергии принята энергия верхней заполненной орбитали (HOMO-орбитали). Распределение плотности электронных состояний в нейтральном и анионном кремниевых кластерах практически одинаково, поэтому на рисунке показаны плотности состояний только для нейтрального кластера Si_{12} . Как видно из рисунка, s-состояния кремния распределены в валентной полосе довольно равномерно, тог-

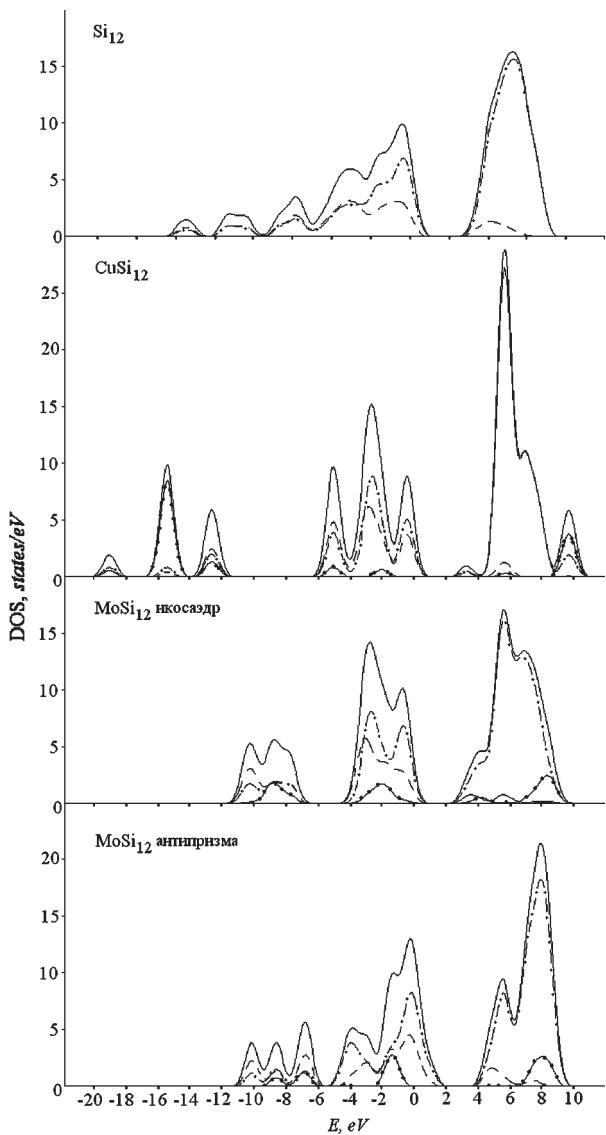


Рис. 5. Полные и парциальные плотности электронных состояний в кластерах Si_{12} , CuSi_{12} и MoSi_{12} . Пунктирная линия — вклады Sis-состояний, штрих-пунктирная — Sip-состояний, линия с точкой — Med-состояний (Me=Cu, Mo), с двумя точками — Cus-состояний

да как вклад S_{ip} -состояний доминирует у ее потолка.

Под влиянием атома Cu в кластере $CuSi_{12}$ происходит значительное уширение валентной полосы. Плотность занятых электронных состояний делится на две области, отделенные друг от друга довольно значительной щелью шириной в 7.02 eV. В области у дна валентной полосы основной вклад в плотность состояний вносят Cud -состояния. У потолка валентной полосы значительно увеличивается расщепление парциальных плотностей Sis - и Sip -состояний, и в них выделяются три выраженных максимума.

При инкапсулировании атома Mo характер изменений в плотности электронных состояний по сравнению с чисто кремниевым кластером зависит от геометрической структуры кластера. В обоих кластерах валентная полоса сужается, причем в кластере, имеющем икосаэдрическую структуру, более значительно. В плотности валентных состояний кластера $MoSi_{12}$, как в случае икосаэдра так и в случае антипризмы, также выделяются две области. Различие заключается в том, что в икосаэдрическом кластере щель между этими областями составляет 4.02 eV, тогда как в кластере, имеющем структуру антипризмы, только 2.12 eV. Mod -состояния вносят практически одинаковый вклад в обе эти области.

В таблице приведены значения энергетической щели между верхней заполненной и нижней незаполненной молекулярными орбитальными (HOMO—LUMO щели). Как видно из приведенных данных, внедрение атома металла в кремниевую решетку приводит к довольно значительному уменьшению HOMO—LUMO щели: на 14 % в кластере $CuSi_{12}$, 8.6 % и 16.4 % в икосаэдре и антипризме $MoSi_{12}$, соответственно. Таким образом, самое значительное уменьшение происходит в инкапсулированном атомом молибдена кластере, имеющем структуру антипризмы.

Выводы

- Чисто кремниевый кластер Si_{12} имеет сложную незамкнутую структуру. При инкапсулировании атома металла достигается ус-

Таблица
Основные геометрические
и энергетические характеристики
кластеров: энергия связи (E_{cb} , eV/атом),
ширина HOMO—LUMO щели (ΔE , eV)

Кластер	Симметрия	E_{cb} , eV/атом	ΔE , eV
Si_{12}	C_s	4.20	4.15
$CuSi_{12}$	C_1	5.34	3.57
$MoSi_{12}$ (икосаэдр)	C_{3v}	5.32	3.67
$MoSi_{12}$ (антипризма)	C_1	5.23	3.47

тойчивая, значительно более правильная фуллереноподобная структура.

2. В процессе оптимизации геометрии для кластера $CuSi_{12}$ была получена икосаэдрическая структура. Для кластера $MoSi_{12}$ получены две возможные структуры: икосаэдрическая и структура антипризмы.

3. Валентная полоса уширяется в кластере $CuSi_{12}$ и сужается в кластере $MoSi_{12}$. Кроме того, в структуре валентной полосы этих кластеров выделяются две области, разделенные энергетическим промежутком.

4. Внедрение атома металла в кремниевую решетку приводит к уменьшению HOMO—LUMO щели. Самое значительное уменьшение происходит в кластере $MoSi_{12}$ со структурой антипризмы.

ЛИТЕРАТУРА

- Phillips J.C. // J. Chem. Phys. 1987. 87. P. 1712.
- Beck S. M. // J. Chem. Phys. 1989. 90. P. 6306.
- Haura H., Miyazaki T., Kanayama T. // Phys. Rev. Lett. 2001. 86. P. 1773.
- Kumar V., Kawazoe Y. // Phys. Rev. Lett. 2001. 87. P. 045503.
- Kumar V., Kawazoe Y. // Phys. Rev. 2002. B87. P. 073404.
- Khanna S.N., Rao B.K., Jena P. // Phys. Rev. Lett. 2002. 89. P. 016803.
- Muller J., Liu B., Shvartsburg A. A., Ogut S. // Phys. Rev. Lett. 2000. 85. P. 1666.
- Astruc Hoffmann M., Wriggle G., Issendorff B. v., Muller J., Gantefor G., Haberrland H. // The European Physical Journal. 2001. D16. P. 9.
- Stewart J. J. P. // J. Comput. Chem. 1989. 10. P. 209.
- Stewart J. J. P. // J. Comput. Chem. 1989. 10. P. 221.